# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-020058

(43) Date of publication of application: 29.01.1991

(51)Int.CI.

H01L 21/66

G01R 31/26

(21)Application number : **01-155457** 

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRON CORP

(22)Date of filing:

16.06.1989

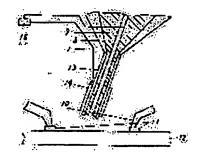
(72)Inventor: **OKINO MASAHIDE** 

#### (54) INSPECTION DEVICE FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To detect that ink has collected at the top of a lead supporting tube by attaching a sensor, consisting of conductive material, to the external wall of an insulating lead supporting tube, and applying voltage to between the insulating lead supporting tube and the sensor so as to detect the leak currents.

CONSTITUTION: A metallic tube 14 is attached onto the top of the external wall of an insulating lead supporting tube 13, and a conductive lead 1 and the metallic tube 14 are connected electrically, and buzzer 15 is attached to it. That is, when the lump of ink 9 has formed at the top of the insulating lead



supporting tube 13, the conductive lead 1 and the metallic tube 14 are electrically connected through ink 9, and the buzzer 15 operates. Hereby, it can be confirmed that the lump of ink has formed in spherical shape at the top of the insulating lead supporting tube 13, and by eliminating this, the stain by ink of a good semiconductor device can be prevented.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-20058

Sint. Cl. 5

の出 関

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)1月29日

H 01 L 21/66 G 01 R 31/26 H 01 L 21/66

人

A 7013-5F G 8203-2G B 7013-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

**公発明の名称** 半導体装置の検査装置

ஹ特 頭 平1-155457

❷出 願 平1(1989)6月16日

**@発明者 沖野 全英** 

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地

砂代 理 人 弁理士 栗野 重孝 外1名

松下電子工業株式会社

明 細・書

1、発明の名称

半導体装置の検査装置

2、特許請求の範囲

事団性のリードと、そのリードを内壁で支持する絶縁型リード支持筒と、前記リード支持筒と前記リード支持筒と前記リード支持筒と前にリードの先端及び、リード倒壊とリード支持筒内壁間の原間に不良品打点用の導電性インクを供給するためのインク壺と、上記リード支持筒の外壁先端に設けられた導電性材料よりなるセンサーを聞えて前記導電性リードと前記センサー間に電圧を印加しなから流れるリーク電液を検知する半導体装置の検査装置。

3、発明の詳細な説明

産菜上の利用分野

本発明は半導体装置の検査装置に関するもので ある。

従来の技術

従来、ウェハ状態の半導体装置の電気特性を検 在しその良。不良を判定した後、後工程のダイス ポンド工程で良品と不良品を分別するため、第2 図に一例を示すような不良品インク打点按照(以 核インカーと称する)を用いて不良の半導体按照 にインクの打点を行っていた。

"インカーの機構の概略を第2図を用いて説明す る。インカー本体は支持係8によってプローバに 固定される。合成繊維製テグスよりなるリード1 はインク費3の内部を通りリード支持筒2のほぼ 先端に達している。またリード1は可助子8とも 接続されている。可動子6は電磁石4の内部を貫 通してリード1を接続し、電磁石4のコイルに電 流を流すと磁力で下方に動き電流を断つとパネの により上方に戻る機構になっている。リード1は 可助子6と運動してリード支持筒2及び、インク 豊3内部を上下する。リード支持筒は内径及び外 怪とも均一な筒で、インク費3にインクを充填し、 リード1を数回上下させるとリード1の先端及び 傾壁にインクが付着する。第3図a及びbに示す ようにインカーの位置及び高さを適当に調整し、 観気特性が不良の半導体装置上でリード1を下げ

#### 特閒平3-20058(2)

るとリード1の先端に付着したインクが不良の半導体装置上に打点される。リード1の高さは打点時に正しく半導体装置の表面に接触するように調節ネジアで調整する。

発明が解決しようとする疎題

すなわち、第3図は第2図のインク費3の一部、 リード支持筒2及びリード1の拡大断面図で、実 際の使用状態を明確にするため、半導体装置12。 半導体装置のパット11,及び電気特性を測定す るためのプローブ10を付加させてある。

第3図aはインク打点前の図である。インク愛 3内に充填されたインク9は表面張力及び毛細管 現位でリード支持筒2の先端付近まで達している。

第3図 b はインク打点時の図である。リード1が下がって不良の半導体装置12の表面に適し、リード1の先端に付着したインク9の一部が不良の半導体装置12の表面に打点される。

第3図のは前述の第3図a, bの動作を数百~数千回繰り返した時の状態の図である。リード支持筒2の先端外壁部にインク9が付磨し、その量

とセンサーの間に電圧を印加してそのリーク電流 を検知するものである。

作·用

との構成により、専選性リードとセンサー関に は常に選圧が印加されており、絶縁製リード支持 筒の先端に導選性インクがたまり、センサーと接 触するとリーク電流が流れて検知も可能とする。

実 施 例

第1図 a 化実施例を示す。 導電性リード1(例、 金属製・カーポン系)、 絶縁製リード支持筒13 の外壁先端上に金属製の筒14を付け、 導電性リード1と金属製の筒14は電気的につなぎ、 ブザー16を付ける。 インクロは導電性インクとする (例、カーポン系・水性インク)。

初めた、第1図 a の状態では導定性リード1と 金属製の筒14の間に絶縁製リード支持筒13が あり、電気的につながっていないのでプザー15 は動作しない。絶縁製リード支持筒13の先端に インク9の塊ができた時が第1図 b の状態である。 との時、インク9が導定性であると、導電性リー がしだいに増加し表面張力でインク目が球状になり、その径も大きくなる。通常、インクの钻皮によって異なり、粘皮の低い方が早く第3図cの状態になりやすい。

第3図。の状態がさらに進行し、ついには第3図。の状態がさらに進行し、ついには第3図はに示すようにインクの大きな塊がプローブ10区は、パット11に付着する。プローブ10に付着した場合は以後の半導体接殴の測定時にはパット11にインクが付着し、後工程のワイヤボンド工程時にワイヤボンド不良を起こす。又、普遍体接置の表面に付着したインクの高さが表面とかの半導体接殴の別定のため、ウェハー上で隣の半導体接殴の別定のため、ウェハー上で隣の半導体接殴の別定のたぬがインクに接触し、プローブ10の先端がインクに接触し、プローブ10及び半導体接破のパット11がインクで再染される。またインク自身が糸を引いて次のチップを再染することがある。

課題を解決するための手段

本発明は絶縁製リード支持筒の外壁に導電性材料よりなるセンサーを付け、絶縁製リード支持筒

ド1と金属製の筒14の間に絶縁製リード支持筒13があるが、インク9を介することにより、導電性リード1と金属製の筒14は電気的につながり、ブサー15が動作する、これにより絶縁製リード支持筒13の先端にインクの塊が球状にできることが確認でき、これを排除することにより、良品半導体装置のインクによる汚染が防止できる。

発明の効果

本発明を用いれば半導体装置の検査が効率的に 行いその工業的価値は大きい。

4、図面の簡単な説明

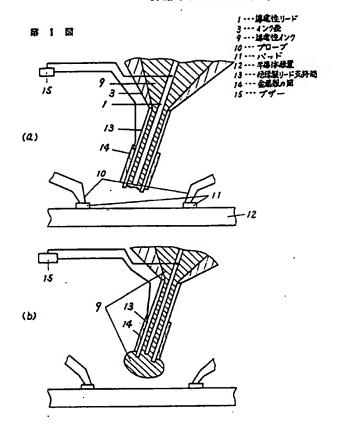
第1図は本発明の実施例にかかる半導体装置の 検査装置の構造模式図、第2図は従来の検査装置 の模式図、第3図は従来の助作状態図である。

1 …… リード(第1図では将電性リード)、2 ……リード支持筒、3 ……インク壺、4 ……電磁 石、5 ……可助子、8 ……パネ、7 ……リード高 さ間節キジ、8 ……支持様、9 ……インク(第1 図では導電性インク)、1 0 ……アローブ、1 1 ……パッド、1 2 ……半導体装置、1 3 ……絶縁

### **特閒平3-20058 (3)**

製リード支持筒、1 4……金属製の筒、1 5…… ブザー。

代理人の氏名 井理士 栗 野 重 孝 ほか1名



第 2 図

